

開催案内

研究会 開催案内

第2回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 29 年 8 月 22 日（火）13:00~17:10
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階 第1会議室（江東区青海）
テーマ：加工用レーザ、ビームデリバリ光学系、光部品等の最新技術動向
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 29 年 9 月 1 日（金）13:00~17:00
会 場：(株)日本レーザー（新宿区西早稲田）
テーマ：国の新たな成長を支える最先端レーザーによるモノ作り（レーザーと新領域）
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 木下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第1回 自動車・モビリティフォトニクス研究会

日 時：平成 29 年 10 月 18 日（水）13:30~17:30
会 場：東京工業大学 大岡山南3号館（目黒区大岡山）
テーマ：将来の自動車社会に向けて（仮）
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/am/amstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: amstudy@oitda.or.jp

第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 29 年 10 月 25 日（水）13:00~17:30
会 場：上智大学 四谷キャンパス（千代田区紀尾井町）
テーマ：光実装・光パッケージ
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第3回 光ネットワーク産業・技術研究会 “公開ワークショップ”

日 時：平成 29 年 11 月 14 日（火）10:00~17:15
会 場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール（港区三田）
テーマ：光コムと新技術・応用（仮）
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 小西 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp